

Вакантная научная должность: младший научный сотрудник лаборатории 9-0
ИЯФ СО РАН

Отрасль науки:
Физика и астрономия

Тематика исследований:

Разработка и изучение сильноточных поверхностно-плазменных источников отрицательных ионов для инжекторов УТС.

Трудовые задачи и функции:

Ввод в эксплуатацию и физический пуск высоковольтного стенда инжектора. Получение пучка отрицательных ионов с током до 1 А, его транспортировка через низкоэнергетичную секцию и ускорение пучка до 0,5 – 1 МэВ.

Квалификационные требования:

Число публикаций, индексируемых в SCOPUS – не менее 3 шт.;

Стаж работы по специальности – не менее 5 лет;

Число российских и международных научных мероприятий - не менее 5 шт.;

Общее количество опубликованных трудов по тематике исследований – не менее 5 шт.;

Условия:

Заработная плата от 14500 до 22000 рублей

Стимулирующие выплаты: нет

Занятость: полная.

Режим работы: полный день.

Социальный пакет: нет.

Служебное жильё: нет

Компенсация проезда: нет

Трудовой договор: бессрочный.

Дата окончания приема заявок 17.06.2018, 16.00

Лицо для получения дополнительных справок:

• Фамилия, имя, отчество: Ракшун Яков Валерьевич

• E-mail: Ya.V.Rakshun@inp.nsk.su

• Телефон: 8(383) 329-44-13

• Дополнительно:

Конкурс проводится 02.07.2018, круглый стол ИЯФ СО РАН, начало заседания конкурсной комиссии 16.00 Квалификационные характеристики и порядок работы комиссии находятся по адресу <http://www.inp.nsk.su/binp/konkursy-i-attestatsiya>

Описание требований к деятельности кандидатов находится по адресу <http://www.inp.nsk.su/binp/konkursy-i-attestatsiya/konkursnye-komissii>